



क्रम सं/SL No :011228079



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार

The Patent Office, Government Of India

पेटेंट प्रमाण पत्र

Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74)

(Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No.

584869

आवेदन सं. / Application No.

202111056562

फाइल करने की तारीख / Date of Filing

06/12/2021

पेटेंटी / Patente

Chitkara Innovation Incubator Foundation

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित GAS LEAKAGE DETECTION SYSTEM AND METHOD THEREOF नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख दिसम्बर 2021 के छठे दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled GAS LEAKAGE DETECTION SYSTEM AND METHOD THEREOF as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 6<sup>th</sup> day of December 2021 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



उत्तम म. पंडित  
पेटेंट नियंत्रक

अनुदान की तारीख : 25/03/2026  
Date of Grant :

Controller of Patents

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, दिसम्बर 2023 के छठे दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 6<sup>th</sup> day of December 2023 and on the same day in every year thereafter.